#### INK JET RECORDING HEAD AND ITS MANUFACTURE

Publication number: JP2000326515 Publication date: 2000-11-28

Publication date: 2000-11-28
Inventor: IMAMURA ISAO
Applicant: CANON KK

Classification:

- international: B41J2/135; B41J2/16; B41J2/135; B41J2/16; (IPC1-7):

B41J2/135

- European: B41J2/16B4; B41J2/16M4; B41J2/16M7S; B41J2/16M8S

Application number: JP20000068878 20000313

Priority number(s): JP20000068878 20000313; JP19990068328 19990315

Report a data error here

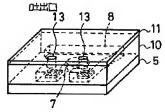
Also published as:

US6895668 (B2)

US2003146955 (A1)

#### Abstract of JP2000326515

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a form accuracy of an ink-repellent material of discharge openings by coating the ink-repellent material through a dry process before a nozzle form material is set, and exposing and developing these materials simultaneously. SOLUTION: A photosensitive resin layer 8 having a channel pattern is formed by pattern exposing and developing through a photomask on a substrate 5. Moreover, a channel form material 10 is formed by spin coating or the like method on the photosensitive resin layer 8. A photosensitive water-repellent material 11 is applied to a PET film by the microgravure application method and dried. The dry film is bonded to the substrate 5, overheated while being pressed, and cooled. The PET film is separated afterwards. The waterrepellent material 11 is coated accordingly. In a state with a part of discharge openings 13 being shielded by a photomask, the water-repellent material 11 and the channel form material 10 are exposed, then baked by a hot plate and developed by xylene, whereby the discharge openings 13 are formed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-326515 (P2000-326515A)

(43)公開日 平成12年11月28日(2000, 11, 28)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI

ァーマコート\*(参考)

В 4 1 Ј 2/135

B41J 3/04

1.03N 2C057

# 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

(21)出願番号 特顯2000-68878(P2000-68878)

(22) 出版日

平成12年3月13日(2000.3.13)

(31)優先権主張番号 特願平11-68328

PENSETT11 C0000

(32)優先日

平成11年3月15日(1999.3.15)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出顕人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3 『目30番2号

(72) 発明者 今村 功

東京都大田区下丸子3 「目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74) 代理人 100066061

弁理士 丹羽 宏之 (外1名)

Fターム(参考) 20057 AF41 AF93 AG12 AP02 AP12

AP31 AP47 AP57 AP60 AQ01

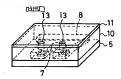
AQ02 AQ06

# (54) 【発明の名称】 インクジェット記録ヘッド及びその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 従来の高画賞、高精細のインクジェット記録 ヘッドの製作方法において、ノズル形成都材10と提付 ク性部材11の吐出口部とを同じ大きさにパターンニングしようとすると、パターニング精度の関係から数1 00μmの対えを生じて吐出口付近に提インク剤が不均 ーになり、記録品位が低下する問題点を解消する製造方 法を提供する

【解決手段】 このため、ノズル形成部村である第一の 活性エネルギー線硬化性材料 1 0 の硬化前に現インクの 第 2 の活性エネルギー線硬化材料 1 1 を乾燥工程を経て 被覆し、これら両者を同時に露光、現像することによ り、吐出口を得る製造方法を採用した。 実売例のインクジェット配録ヘッド製造方法の工程 説明模式図(その 8)



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 吐出圧発生業干と、少なくとも溶路となる部分を占有する固体層が設けられた基体上に、ノズル 財成部代である第一の活性エネルギー線硬化性材料を被 覆し、露光、現像により吐出口を形成し、前記固体層を 除去することによりノズルを形成する工程、及び吐出エ ネルギー発生素子形成工程を包含する液体噴射記録へッ ドの製造方法において、

前記ノズル形成総材である前記第一の総材の硬化館に 提インク性である第二の活性エネルギー線硬化材料を乾 様工程全能で被覆し、これら第一と第二の活性エネルギー 毎級便化材料を同時に霧光、現像することにより吐出口 を得る工程を包含することを特徴とするインクジェット 記録へッドの製造方法。

[請求項2] 売インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料を 微粒子にして吹き付けることを特徴とする請求項1記載 のインクジェット記録やッドの製造方法。

【請求項3】 売インク性である前記第二の活性エネル ギー線硬化材料の被鞭方法が、フレギソ印刷機を用いる ことを特徴とする語求項1記載のインクジェット記録へ ッドの製造方法。

【請求項4】 捲インク性である前記第二のエネルギー 線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料をドラ イフィルム化して貼り付けることを特徴とする請求項1 記載のインクジェット記録へッドの製造方法。

【請求項5】 前記第一の活性エネルギー線硬化材料 は、エボキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを 特徴とする請求項1記載のインクジェット記録ヘッドの 製造方法。

【請求項6】 前記第二の活性エネルギー線硬化材料 は、エボキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを 特徴とする請求項5記載のインクジェット記録へッドの 製造方法。

【請求項7】 請求項1ないし6いずれか記載の製造方法により製造されることを特徴とするインクジェット記録へッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

## [0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式、(液体噴射方式)に適用されるインクジェット記録へッドは、一般的に微細ぐ温暖液吐出口(以下、"オリフィス"と株する)、液流路及びこの流流路の一部に設けられる液体吐出エネルギー発生部を複数備えている。そして、このようなインクジェット記録へッドで高品位の画像を得るた

めには、前記オリフィスから吐出される記録液小滴がそれぞれの吐出口より常に同じ体積、吐出速度で吐出されることが望ましい。

【0003】これを達成するためには、特開平4-10 940号ない上特開平4-10942号公報において は、インク吐出圧力発生素子(電気熱変換素子)に記録 情報に対応じて駆動信号を印加し、電気熱変換素子にイ ンクの核沸騰を越える急激な温度上昇を与える熱エネル ギーを発生もせ、インク内に気泡を形成させ、この気泡 を外気と進通させてインク液滴を吐出させる方法が開示 されている。

[0004] このような方法を実現するためのインクジェット記録へッドとしては、電気熱変換素子とオリフィスとの配離(以下、"0日距離"と略称する)が知い方が好ましい。また、前記力法においては、0日距離がその吐出堆積をほぼ決定するため、0日距離と正確に、また再現長、設定できることが必要である。

【0005】 従来、イングジェット記録へッドの製造人、 法としては、例えば特開昭57-20825号公報及 び特開昭57-208256号公報に記載されている方 法、すなわち、インク世出圧力発生業子が形成された基 療光性側距体料を使用してパターン形成して、この上に ガラス板などの蓋を接合する方法や、特開昭61-15 4947号公報に記載されている方法、すなわち、溶解 可能を樹脂にてインク流路がテンと形成し、そのパターン シェボキシ樹脂等で核灌してこの樹脂を硬化し、基 板を切断後に前記溶解可能な樹脂パターンを溶出し、基 など間が後に前に溶解可能な樹脂パターンを溶出除去す る方法等がある

【0006】しかしながら、これらの方法は、いずれも 気泡の成長方向と吐出方向とが残なし、は江季値り、マ のインクジェット記録へい当の製造方法である。そし て、このタイプのヘッドにおいては、基板を切断するこ とによりインク吐出圧力発生素子とオリフィスとの抑離 が設定されるため、インク吐出圧力発生素子とオリフィ スとの抑離削削においては、切断相変が極かて重要な要 素となる。しかしながら、切断はダイシングソー等の機 統約手段にて行うことが一般的であり、これらにより高 い精度を実現することは握しい。

【0007】また、気泡の成長方向と吐出歩行とが混試 同じタイアのインクジェット記録の・ドの製造方法としては、例えば特徴収る8658号公報に記載されている方法、すなわち、基体とオリフィスアレートとなるドライフィルムとをパターニングされた別のドライフィルムを介して接合し、フォトリソグラフィーによってオリフィスを形成する方法や、特問図62-264975号公報に記載されている方法、すなわち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体と電鏡加工により製造される水上で大力でよった。アイレンを介して接合する方法等がある。 【0008】しかしながら、これらの方法では、いずか もオリフィスアレートを薄く (例えば20μm以下)か つ均一に作成することは辺履であり、例えば作成できた としても、インク吐出圧力発生業子が形成された基体と の接合工程はオリフィスプレートの脆弱性により極めて 限難とかる。

【0009】その為、例えば特開平6-286149号 公報に示すような以下の製造方法が提案された。

[0010] すなわち、インク吐出圧力発生来子が形成 された基体上に、溶解可能な樹脂にてインク流路パター シを形成する工程と、常温にて固体状のエボキシ樹脂を 含む被獲樹脂を媒体に溶解して、これを溶解可能な樹脂 層上にソルベントコートすることによって、溶解可能な 機能層上にインク流路壁となる被変樹脂層を形成する工 程と、インク吐出圧力発生来子上方の被愛樹脂層にイン ク吐出口と形成する工程と、溶解可能な樹脂層を溶出す る工程とを有するインクジェット記録へッドの製造方法 である。

【0011】そして、このようにして形成したインク流 路及びインク吐出口に対して、吐出口面のインク溜まり によるインク流の傾向や不吐出を防ぐ為、吐出口面を捉 インク処理している。この場合、提水層を転写法等によ り形成していた。

【0012】さらにまた、特開平5-124199号公 報に記載されているように、吐出口に挽インク剤が入ら ず吐出口面に精度良く挽水面を設けることができるホト リソグラフィーによる挽水層の作成方法が提案されいて る。

【0013】次に、図9(a)~(d)を参照して、従 来例の上記技法による一例を説明する:(a)図~

(d) 図は、吐出口で切断したときの模式図を示す。図 9において、31は基板、32は吐出口(オリフィス)、33は疣水性の感光性樹脂材料層、34はフォトマスク1である。

【0014】図9(a)に示す吐出口32を有するインクジェット記録へッド基板31の表面は、図9(b)に示されるように、R株性を有する感光性制簡解材料により被覆され、感光性樹脂層33が形成される。次いで、活性エネルギー線を通過しない所定の形状を有するフォトマスク34をセットし、図9(c)の各矢印の方向から活性エネルギー線を射出して、パターン霧光を行う。そして、所定の方法に従って現像処理を行い、例えば露光されなかった来重合部分を溶剤等によって溶出することにより、図9(d)に示すように、疣水性を有す感光性 樹脂松料層3名を得ていた。

[0015]

【発明が解決しようとする課題 】しかしながら、近年の インクジェットプリンタに見られるように、高画質化、 高精細化が求められているため、各吐出口は微細化し、 前記の様な製造方法の場合、ノズル形成都材と携インク 性部材の吐出口部とを同じ大きさにパターニングしよう とすると、パターニングの精度の関係から数100nm のずれが生じてしまうことがある。そのために吐出口近 傍で携インク性能が不均一になり、印字品位が低下して しまう怖れがある。

【0016】このため、第一の活性エネルギー線硬化材料であるノズル成形材料と、第二の活性エネルギー線硬化材料である飛インク性である表面処理材料とを一括的に露光する必要がある。

【0017】しかしながら、従来用いられているスピンコード法では、第一の活性エネルギー線硬化材料である ズル形成材料と、第2の活性エネルギー線硬化材料で ある提インク性である表面処理材料とが互いに溶け合う 場合、相溶してしまい、ノズル形成材料は挽インク性を 帯びたり、提インク性材料は混インク性が減少する等の 個々の特性がでなくなるばかりか、農厚分布なども大幅 に利れてしまうというも間間積があった。

【0018】本発明は、以上のような局面にかんがみてなされたもので、これらの問題点を解消するための製造方法の提供を目的としている。

[0019]

【課題を解決するための手段】このため、本発明においては、以下の各項(1)~(6)のいずれかに示すインクジェット記録へッドの製造方法を提供することにより、前記目的を達成しようとするものである。

(1)記載のインクジェット記録へッドの製造方法。 【0022】(3) 規インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、フレキソ印刷機を用いることを特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録へッドの製造方法。

【0023】(4) 携インク性である前記第二のエネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料をドライフィルム化して貼り付けることを特徴とする前項(1) 記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。 【0024】(5)前記第一の活性エネルギー線硬化材 料は、エボキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であること を特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録へッ

【0025】(6)前記第二の活性エネルギー線硬化材 料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であること を特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録へッ ドの製造方法。

【0026】(7)上記のいずれかの方法で製造される インクジェット記録ヘッド。

【0027】これらにより、前記従来の問題点を解決し t.

# [0028]

【作用】以上のような本発明方法によれば、吐出口部の **増インク性感光性材料とインク清路形成材料とを同時に** パターニングされ、また、揺インク感光性材料とインク 流路形成材料との相溶の問題もないため、各叶出口に均 一で安定した攪インク領域を作ることができる。

### [0029]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を、 複数の実施例に基づき、図面を参照して詳細に説明す

#### [0030]

【実施例】図1~図8は、本発明実施例を示す模式図 (その1~その8)であり、これを基に本発明の製造方 法の実施例を工程順に従って説明する。

【0031】(実施例1)まず、図1に示されるよう な、シリコン、硝子、セラミック、金属等のインクジェ ット用基板5を用意する。この基板5には、電気熱変換 素子或いは、圧雷素子等の叶出圧力発生素子6が所望の 個数 (説明の便宜上2個のみを示す)配置される。更 に、この基板5には、インク供給口7が設けられてい

【0032】このような、吐出圧力発生素子6によって 記録液小滴を叶出させるための叶出エネルギーがインク 液に与えられ、記録が行われる。ちなみに、例えば上記 吐出圧力発生素子6として電気熱変換素子が用いられる 時には、この素子が近傍の記録液を加熱することによ り、記録液に状態変化を生起させ叶出エネルギーを発生 する。また、例えば圧電素子が用いられる時は、この素 子が機械的振動によって、吐出エネルギーが発生され

【0033】なお、これらの素子6には、各素子を動作 させるための制御信号入力用電極 (図示せず) が接続さ れている。また、一般的には、これら吐出エネルギー発 生素子6の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種 機能層が設けられるが、このような機能層を設けること は一向に差し支えない。

【0034】次に図2に示すように、基板5上に、以下 に示す感光性樹脂層8をこの基板5吐出圧力発生素子6 を覆うように形成した。

【0035】ボジ型レジスト ODUR1010 (商 品名、東京応化(株)製)

感光性樹脂層8の形成の方法としては、その感光性材料 を適当な溶剤を溶解し、PET等のフィルム上に途布。 乾燥してドライフィルムを作成し、ラミネートによって 成形することができる。上述のドライフィルムとして は、ポリメチルイソプロピルケトン、ポリビニルケトン 等のビニルケトン系光崩壊性高分子を好適に用いること ができる。その理由は、これら化合物は、光照射前は高 分子化合物としての特性(被膜性)を維持しており、イ ンク供給口7トにも容易にラミネート可能であるためで ある。

【0036】次に、図3に示すように、基板5 トに液路 形成部位及びそれと連涌する海室形成予定部位とを除 き、フォトマスク1 9を通してパターン露光、現像を 行うことで、流路パターンを有する感光性樹脂層を形成 した(図4)。

【0037】このように、液路をパターニングした溶解 可能な感光性樹脂層8上に、さらに流路形成材料10を 通常のスピンコート法、ロールコート法等で形成する。 【0038】次に、流路形成材料10について説明す る。流路形成材料10としては、吐出口3をフォトリソ グラフィー法で容易かつ精度よく形成できることから、 感光性のものが好ましい。このような流路形成材料10 は、構造材料としての高い機械的強度、基板5との密着 性、耐インク性と、同時に吐出口3の微細なパターンを パターニングするための解像件が要求される。ここで、 エボキシ樹脂のカチオン重合硬化物が構造材料として優 れた強度、密着性、耐インク性を有し、かつ前記エポキ シ樹脂が常温にて固体状であれば、優れたパターニング 特性を有する。

【0039】まず、エボキシ樹脂のカチオン重合硬化物 は、通常の酸無水物もしくはアミンによる硬化物に比較 して高い架橋密度(高丁g)を有するため、横浩材とし て優れた特性を示す。また、常温にて固体状のエポキシ 樹脂を用いることで、光照射によりカチオン重合開始剤 より発生した重合開始種のエポキシ樹脂中への拡散が抑 えられ、優れたパターニング精度、形状を得ることがで

【0040】固体状のエポキシ樹脂としては、ビスフェ ノールAとエピクロヒドリンとの反応物のうち分子量が およそ900以上のもの、含プロモビスフェノールAと エピクロヒドリンとの反応物、フェノールノボラックあ るいは、クレゾールノボラックとエピクロヒドリンとの 反応物、例えば特開昭60-161973号公報、特開 昭63-221121号公報、特開昭64-9216号 公報、特開平2-140219号公報に記載のオキシシ クロヘキサン骨格を有する多感応エポキシ樹脂等が挙げ られるが、これら化合物に限定されるわけではない。 【0041】また、上述のエポキシ化合物においては、

好ましくはエポキシ当量が2.000以下、さらに好ま しくはエポキシ当量が1,000以下の化合物が好適に 用いられる。これは、エポキシ等量が20,000を越 えると、硬化反応の際に架橋密度が低下し、硬化物のT gもしくは熱変形温度が低下したり、密着性、耐インク 性に問題が生じる場合があるからである。

【0042】上記エポキシ樹脂を硬化させるための光カ チオン重合開始剤としては、芳香族ヨードニウム塩、芳 香族スルホニウム塩 [ J. POLYMER SCI:S ymposium No. 56 383-(1976) 参照〕や旭電化工業株式会社より上市されている商品名 SP-150. SP-170等が挙げられる。

【0043】また、上述の光カチオン重合開始剤は、還 元刹を併用し加熱することによって、カチオン重合を促 進(単独の光カチオン重合に比較して架橋密度が向上す る) させることができる。ただし、光カチオン重合開始 剤と還元剤を併用する場合、常温では反応せず一定温度 以上(好ましくは60℃以上)で反応するいわゆるレド ックス型の開始到系になるように、還元剤を選択する必 要がある。

# に反応性とエボキシ樹脂への溶解性を考慮して銅トリフ ラート (トリフルオロメタンスルフォン酸銅 (II))が 最適である。また、アスコルビン酸等の環元剤も有用で ある。また、ノズル数の増加(高速印刷性)、非中性イ ンクの使用(着色剤の耐水性の改良)等、より高い架橋 密度(高Tg)が必要な場合は、上述の還元剤を後述す るように前記流路形成材料の現像工程後に溶液の形で用 いて流路形成材料を浸漬および加熱する後工程によって 架橋密度を高めることができる。

【0044】このような還元剤としては、銅化合物、特

【0045】さらに上記組成物に対して必要に応じて添 加剤等の適宜添加することが可能である。例えば、エポ キシ樹脂の弾性率を下げる目的で可撓性付与剤を添加し たり、あるいは基板との更なる密着力を得るために、シ ランカップリング剤を添加すること等があげられる。 【0046】本実施例では、下記の組成物1から成る第 一の活性エネルギー線硬化材料である流路形成材料10 をスピンコートし、その後、ホットプレートで90°C3 分ベークを行った(図5)。 [0047]

# 組成物1

重量部 EHPE-3150 (商品名、ダイセル化学工業(株)製) 100 SP-170 (商品名、旭電化工業 (株) 製) 1.5 ジエチレングリコールジメチルエーテル 100 次いで、下記の撥水性材料11(組成物2)を、ノード のベークを行った(図6)。 ソン (株) 製 マイクロスプレーシステムにより、1μ [0048]

# mの膜厚になるように塗布し80℃ホットプレート3分 組成物2

	<b>新田山</b>
EHPE-3158(商品名、ダイセル化学工業(株)製)	34
2、2-ビス(4- ) ヘキサフロロプロパン	25
1、4-ビス(2- )ベンゼン	25
3-(2-)エトキシ-1、2-エポキシプロパン	16
A-187 (商品名、日本ユニカー (株) 製)	4
SP-170(商品名、旭電化工業(株)製)	1.5
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	200

このように探水性材料11を微粒子化することにより、 撥水性材料中の溶媒が飛翔中に揮散し乾燥するため、操 水性材料と流路形成材料との相溶を格段に低減し、実質 的に問題ないレベルとすることができる。

【0049】次に、図7に示すようにフォトマスク12 により吐出口3部分を遮蔽した状態で撓水性材料11と 流路形成材料10とを5J/cm2 で露光し、その後、8 0℃ホットプレート4分のベークを行い、キシレンを用 いて現像を行い叶出口を形成した(図8)。

【0050】そして、deep UV光を照射し、MI BKにより感光性樹脂材料8であるODUR1010を 除去、200℃、1時間のベークを行いインクジェット ヘッドを完成させた.

【0051】 (実施例2) 本実施例では、 撥水性材料1 1の被覆方法を以下の方法とした以外は、前記実施例1 と同様にしてインクジェット記録へッドを作製した。

新馬が

- 【0052】すなわち、前記組成物2を日本写真印刷
- (株) 社製 フレキソ印刷機 商品名 I N-151 によ り、6回印刷を行い、1µm厚に塗布し、その後80℃ ホットプレート3分のベークを行った。

【0053】(実施例3)前記実施例1,2はいずれも 完全には撓水性材料11と流路形成材料10との相溶を 防止はしていない。本実施例は両者の相溶を完全に防止 できるものである。本実施例では、 撥水性材料11の被 覆方法を以下の方法とした以外は、実施例1と同様にし てインクジェット記録ヘッドを作製した。

【0054】すなわち、前記組成物2を、 $50\mu$ mPE T(ポリエチレンテレフタレート)フィルムに、(株) 患井精機 社製、商品名 NCR-230によるマイク ログラビア塗工方式で $1\mu$ mになるように塗工を行っ た。この時の乾燥温度は80℃で行った。

【0055】このドライフォルムを図5の基板でに張り 合せ、4Kgの圧力で押しながら90℃1分加熱し、 和接線ドETフィルムを制がすことにより積水性材料を 被覆した。本実施例においても、張水性材料11をドラ イフィルム化してから流路形成材料に被覆することで、 両着の相違が断いされる。

【0056】次に、以上の各実施例に対する各比較例を 作成した。

【0057】(比較例1) 挽水性材料11の被覆方法を 以下の方法とした以外は、前記実施例1と同様にして、 インクジェット記録へッドを作製した。 【0058】すなわち、前記組成物2を1μmになるようにスピンコートし、80℃ホットプレート3分のベークを行った。

【0059】(比較例2) 飛水性材料11を被覆する前までは、実施例1と同様にインクジェット記録へッドを作製し、その後振水性材料11を被覆することなく、実施例1と同様の条件で吐出口及び流路を作製した。その後 下部の方法で碓水性が超りを時間した。

【0060】すなわち、濃度が低い下記組成物3を日本写真印刷(株) 社製 フレキソ印刷機商品名 IN-151により6回印刷を行い0.07 $\mu$ m厚に塗布I80で ホットプレート3分のベークを行い、5I7 $\mu$ 6 全面露光を行った。そして、200で、1時間のベークを行い インクジェット記録ヘッドを完成させた。

新黑色

[0061]

# 組成物3

	里里部
EHPE-3150 (商品名、ダイセル化学工業 (株) 製)	34
2、2-ビス(4- ) ヘキサフロロプロパン	25
1、4-ビス(2- ) ベンゼン	25
3-(2-)エトキシ-1、2-エポキシプロパ	ン 16
A-187 (商品名、日本ユニカー (株)製)	4
SP-170 (商品名、旭電化工業 (株)製)	1.5
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	3333
Times a designation of the second sec	

(比較例3) 排水性材料11を被覆する前までは、前記 実施例1と同様にインクジェット記録へッドを作製し、 その後強水性材料11を被覆することなく、実施例1と 同様の条件で吐出口及び液路を作製した。その後、前記 組成物2を1μmになるように吐出口形成面にスピンコートし、80℃ホットアレート3分のペークを行った。 【0062】次に、フォトマスクにより吐出口3部分を 遮蔽した状態で掲水性材料を5J/cm²で鑑光し、80 でホットアレート4分のペークを行なうことで挑水性材 料部分の吐出口を形成した。

【0063】そして、deep UV光を照射し、その 後、前記MIBKにより感光性樹脂材料であるのDUR 1010(商品名)を除去し200で、1時間のベーク を行いインクジェット記録〜ッドを完成させた。

【0064】以上のように、出来上がった各インクジェット記録へッドについて印字テスト比較を行った結果、 を比較例1~3では、程イン列の不均一による印字不 良が見られたが、本実施例1~3ではみられなかった。 本実施例と比較例とを観察したところ、インクのメニス カスの位置が実施例1~3では、世出口面に安定してもれていた。 もれていた。また、本実施例では、提水性材料を上ボキシ 樹脂のカチオン重合硬化材料としたことで流路形成材 料との密著性に優れ、機械的強度に富むため、吐出口の エッジ部分をシャープにすることができ、安定した印字 を達成している。 【0065】しかしながら、比較例1では、スピンコート時に飛インク性材料11と流路形成材料が指溶してしまった為、 提インク性層がばらつき、 吐出直後は、インクのメニスカス位置がまちまちであった。

【0066】また、比較例2では、フレキソ印刷時の吐 出口への微妙を提水剤の入り込みにより、吐出直後は、 メニスカス位置が定まりにくかった。また、挽水層が等 い為であると思われるが、若干の税水性が低いように観 察された。

【0067】さらにまた、比較例3では、撓水剤と流路 形成材料とのパターニング時に、0.2μmのパターニ ングギャッアが生じてしまい、吐出口3のメニスカスの 異常は観察されなかったが、インクの吐出方向に乱れが あった。

### [0068]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 吐出口面に均一に提インク性材料が形成されるため、印 字品位が著しく向上した。これにより、高精細化に伴う 中出口の微調化に対応できる吐出口撓インク性材料の形 成が精度良くできる効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例のインクジェット記録へッドの製造方法の工程説明模式図 (その1)

【図2】 実施例のインクジェット記録へッドの製造方法の工程説明模式図(その2)

【図3】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方 法の工程説明模式図(その3)

【図4】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方 法の工程説明模式図(その4)

【図5】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方 法の工程説明模式図(その5)

【図6】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方 法の工程説明模式図(その6)

【図7】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方 法の工程説明模式図(その7)

【図8】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方 法の工程説明模式図(その8)

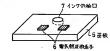
【図9】 (a)~(d)従来のフォトリソグラフィー 技法による撥水層の作成方法説明図

# 【符号の説明】 1 基板

- 2 叶出口 (オリフィス)
- 4 フォトマスク
- 5 基板
- 6 電気熱変換素子(吐出圧力発生素子)
- 8 流路型材(感光性樹脂材料)
- 7 インク供給口 9 フォトマスク1
- 10 流路形成材料(組成物1)
- 11 感光性擦水性材料(組成物2)
- 12 フォトマスク2
- 13 財出口

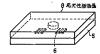
# [図1]

# 実施例のインクジェットを録へっド製造方法の工程 計画様式図(その1)



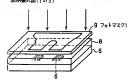
# [図2]

# 実先例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程 発明様式図(その2)

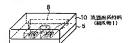


[図3]

# 実施例のインクジェット記録へッド製造方法の工程 説明構式器(その3)



[図5] 実施例のインクジェットを録へった製造方法の工程 説明模式図(その5)



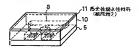
[図4]

# 実売例のインクジェット記録へット製造方法の工程 登明構式図(その4)



#### [図6]

# 実施例のインクジェットに無ヘッド製造方法の工程 説明図(その6)



【図8】

実施例のインフジェット記録ヘッド 製造方法の工程 滋明提式図(すの8)

